Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2019Z)

SEMESTR V

PONIEDZIAŁEK / **Monday**

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33 ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}		**OI1** ćw. s. 517	**TUM -1** w. + lab. I poł. sem. s. 522			**WTP** w. I poł. sem. s. 603	**PMP** lab. s. 228	**PA2** lab. s. 227	**IP1** lab. s. 225	**EL3** lab. s. 405
9^{15} - 10^{00}						**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225				
10^{15} - 11^{00}	**Optical Fiber Technology** Lecture MCHTR 513	**OI1** w. s. 517	**MEP** lab. s. 30, 237		**MSI** w. s. 522	**UAP** w. s. 603			**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	
11^{15} - 12^{00}			**PA2** lab. s. 227	**EL3** lab. s. 405			**TUM** w. s. 146			**PMP** lab. s. 228
12^{15} - 13^{00}	**Electric metrology** Lecture MCHTR 140							**MTL** proj. s. 420	**PRW** w. + p. s. 716	
13^{15} - 14^{00}										
14^{00} - 15^{00}	**Fundamentals of Semiconductor Technologies** 517 MCHTR	**FOT** w. s. 206	**EL3** lab. s. 405	**SPC** w. s. 519	**SPC** w. s. 519	**NM1** w. I poł. sem. s. 422	**NM1** w. I poł. sem. s. 422	**SPC** w. s. 519	**PA2** lab. s. 227	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
15^{15} - 16^{00}		**FOT** lab. s. 503					**TOE** proj. II poł. sem. s. 35			
16^{15} - 17^{00}	**Foreign Language** Tutorial MCHTR 517			**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225		**NM2** proj. II. poł. sem. s. 422				
17^{15} - 18^{00}										
18^{15} - 19^{00}										

WTOREK / **Tuesday**

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33 ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}		**FOT** w. s. 517		**MTL** proj. s. 609	**MSI** proj. s. 308		**TUM** lab. II poł. sem. s. 35	**ZAJ proj.** II poł. sem. s. 207, 225	**ZSDO** II – poł. sem. lab. s. 232	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}		**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (146, 206, 244)								
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}	**Instrumental optics** Lecture MCHTR 146			**PMP** lab. s. 228		**PA2** lab. s. 227	**PMP** – wykład sala 11			
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}										**PPCZ** w. I poł. sem. s. 242
15^{15} - 16^{00}				**PTS** lab. s. 308	**PA2** lab. s. 227	**WTP (2h)** ½ gr. II poł. sem. s. 605, 615, 625	**EL3** lab. s. 405		**PMP** lab. s. 228	
16^{15} - 17^{00}						**NM2 (3h)** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615				
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2019Z)

SEMESTR V

ŚRODA / Wednesday

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33 ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**Foreign Language** Tutorial 716	**EL3** lab. s. 405	**PMP** lab. s. 228	**PTS** w. I poł. sem. s. 16	**PTS** w. I poł. sem. s. 16	**UAP** lab. s. 605, 615	**TOE** w. I poł sem. s. 522 **PTS** lab. II poł. sem. s. 137	**PTS** w. I poł. sem. s. 16	**ZSDO** w. s. 146	**AKU** w. + lab. s. 206
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fluid mechanics I** Lecture MCHTR 517			**UPA** w. I poł. sem. s. 336			**ELM** lab. co 2 tyg. s. 405	**PTS** lab. gr. 308		**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225
11^{15} - 12^{00}					**PMP** lab. s. 228					
12^{15} - 13^{00}	**Fine Machine Design III** Lecture / Project MCHTR 603, 718	**MTO** w. + l. s. 517, 504	**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**UPA** wyk. I poł. sem. lab. II poł sem. s. 229			**ELM** w. s. 140	**EL3** lab. s. 405	**MATLA** w. I poł. sem. s. 16	**PA2** lab. s. 227
13^{15} - 14^{00}										
14^{00} - 15^{00}	**Fundamentals of Photonics** Lecture MCHTR 603	**PMP** – wykład sala 11					**TOE** lab. 14:15 -16:00 II poł. sem. s. 129			
15^{15} - 16^{00}								**ZAJ** – wykład (I połowa semestru) sala 6		
16^{15} - 17^{00}				**PA2** lab. s. 227		**EL3** lab. s. 405				
17^{15} - 18^{00}										
18^{15} - 19^{00}										

CZWARTEK / Thursday

Grupa godz.	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33 ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**Instrumental optics** Tutorial MCHTR 517	**ROB** - wykład sala 11					**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225			**FRO** w. + l. s. 244
9^{15} - 10^{00}								**SPC** ćw. s. 336		
10^{15} - 11^{00}		**PMP** lab. s. 228	**LBV** lab. s. 225		**SPC** ćw. s. 336	**WTP** l. + p. ½ gr. s. 605, 615, 625	**ROB** – wykład sala 11			
11^{15} - 12^{00}				**SPC** ćw. s. 336	**EL3** lab. s. 405					
12^{15} - 13^{00}	**Opto-electronic Materials** Lecture / Lab MCHTR 422					**NWP** l. + p. s. 609, 620	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137		**IP2** proj. s. 225	**GRK** w. + l. s. 140, 308
13^{15} - 14^{00}		**PA2** lab. s. 227						**PMP** lab. s. 228		
14^{15} - 15^{00}					**MEN** w+p I poł. sem. s. 146 **ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**NM2** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615	**PTS** w. + l. I poł. sem. s. 11, 137		**EL3** lab. s. 405	**PTS** w. I poł. sem. s. 11 lab. II poł. sem. s. 137
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2019Z)

SEMESTR V

PIĄTEK / Friday										
Grupa godz.	**30m** MTMX-151	**31** MTIFO-151	**32** MTWSP-151	**33** ARAUT-151	**33ip** ARIPM-151	**34** MTMKM-151	**35** MTMIN-151	**37** ARROB-151	**38** MTESP-151	**39** MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**Optical Fiber Technology** Lab. MCHTR 504		**MEP** w. s. 703	**MTL** w. s. 422	**PTS** lab. s. 308			**MTL** w. s. 422	**MTL** lab. sem. s. 137	
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fundamentals of Photonics** Lab MCHTR 503/504	**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (244, 522, 716)								
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}		**ZAJ** – wykład (I połowa semestru) sala 6					**PA2** lab. s. 227	**PTS** lab. s. 308	**MTL** lab. sem. s. 137	
13^{15} - 14^{00}	**Contemporary Philosophy** Lecture MCHTR 422									
14^{00} - 15^{00}		**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**TPW** w. s. 206	**PTS** lab. s. 308		**PMP** lab. s. 228		**SSR** w. + lab. s. 336		
15^{15} - 16^{00}			**TPW** lab. II poł. sem. s. 3							
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

Przyjęte skróty:

AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
EL3 - Elektronika 3
ELM - Elementy i podzespoły mechatroniczne
FIB - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
FOT - Podstawy fotoniki
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu
GRK - Grafika komputerowa
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2
IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA)
JO5 - Język obcy 5
LBV - LabView
MEN - Metody numeryczne
MEP - Metrologia przemysłowa
MSI - Metody sztucznej inteligencji
MTL - Programowanie w systemie MatLab
MTM - Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki
MTO - Materiałoznawstwo optoelektroniczne
NM1 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 1
NM2 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 2
OI1 - Optyka instrumentalna 1
PA2 - Podstawy automatyki 2
PMP - Podstawy mechaniki płynów
PPCZ - Podstawy percepcji człowieka
PRW - Przedmiot wariantowy
PSAiR - Przetwarzanie sygnałów IAiR
PTS - Przetwarzanie sygnałów
ROB - Robotyka
SMP - Systemy pomiarowe
SPC - Sterowanie procesów ciągłych
SSR - Sensoryka robotów
TOE - Technologia obwodów elektronicznych
TPW - Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
TUM - Technologia urządzeń mechatroniki
UAP - Urządzenia automatyzacji produkcji
UPA - Urządzenia pomiarowe automatyki
WF - Wychowanie fizyczne 5
WTP - Wybrane techniki pomiarów
ZAJ - Zarządzanie jakością
ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych